

在线开放课程

几何公差与测量

最大实体要求和最小实体要求

主讲: 聂国权

最大实体要求(maximum material requirement)



〉公差解释

- ▶ 适用于导出要素,且多为关联要素;
- ▶ 体外作用尺寸(D_{fe}, d_{fe})遵守最大实体实效边界(MMVB)
- ▶局部提取尺寸(Da, da)同时受最大实体尺寸(MMS)和最小实体尺寸(LMS)限制

最大实体要求(maximum material requirement)



在线开放课程

- \rightarrow 内表面(孔): $D_{\text{fe}} \geq D_{\text{MV}} = D_{\text{min}} t_1$; $D_{\text{min}} = D_{\text{M}} \leq D_{\text{a}} \leq D_{\text{L}} = D_{\text{max}}$
- ▶外表面(轴): $d_{\text{fe}} \leq d_{\text{MV}} = d_{\text{max}} + t_1$; $d_{\text{max}} = d_{\text{M}} \geq d_{\text{a}} \geq d_{\text{L}} = d_{\text{min}}$
- \rightarrow MMC: $t_1 \neq 0$
- ➤偏离MMC:

尺寸公差补偿几何公差 $t_2 = | MMS - D_a(d_a) |$

ightharpoonup LMC: 几何公差获得最大补偿 $t_{2max}=T_h(T_s)$,允许的几何公差最大值 $t_{max}=t_{2max}+t_1=T_h(T_s)+t_1$



在线开放课程

〉公差解释

- ▶实际要素偏离最大实体状态时,允许 其几何误差超出在最大实体状态下给 出的公差值t₁。
- ightharpoonup由于给定的几何公差值 $t_1 \neq 0$,动态公差图为直角梯形。

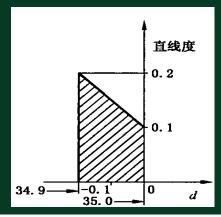


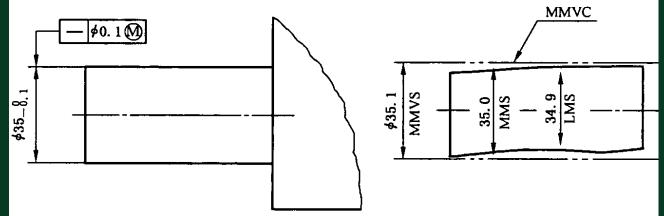
在线开放课程

▶ 应用和检测

- 用于需保证装配性的导出要素,例如, 轴承盖通孔和法兰盘螺栓通孔中心轴 线的位置度、一组孔和轴中心轴线的 位置度,槽或孔的对称度和同轴度等;
- ▶ 位置量规:模拟最大实体实效边界, 专门判定孔、轴最大实体实效尺寸合 格性的定值量具。

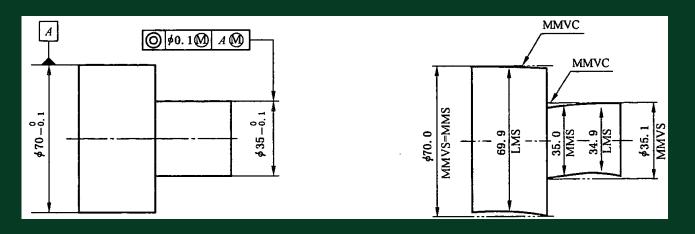


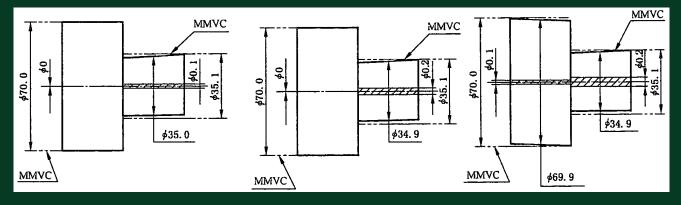




最大实体要求(MMR)-同时作用于基准要素







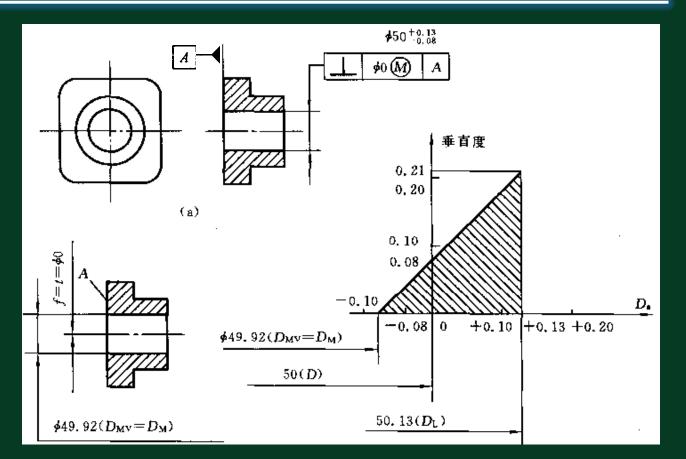


- ▶ 最大实体要求的零几何公差(zero geometrical tolerance)
 - ▶当在公差值框格内填 000(∮000)时, 最大实体实效边界(MMVB)变为最大 实体边界(MMB);



- ▶ 体外作用尺寸(D_{fe}, d_{fe})遵守最大实体 边界(MMB)
- ▶ 局部提取尺寸(D_a, d_a)受最小实体尺寸 (LMS)限制
- ▶由于给定的几何公差值为零,动态公差图由直角梯形变为直角三角形,相当于裁掉直角梯形中的矩形。

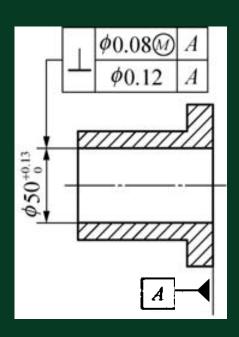
最大实体要求(MMR)-零几何公差

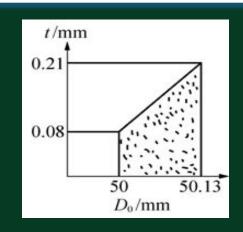


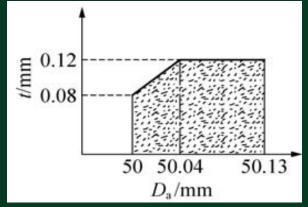


最大实体要求(MMR)-几何公差最大值受限











➤ 可逆要求(reciprocity requirement, RPR)用于最大实体要求

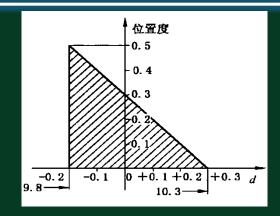
▶ 在不影响零件功能的前提下,几何公差反向补偿尺寸公差(几何公差有富余的情况下,允许尺寸误差超过给定的尺寸公差)。

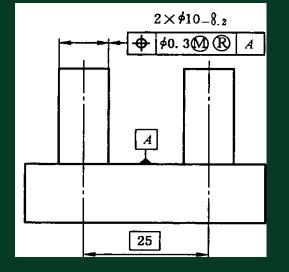


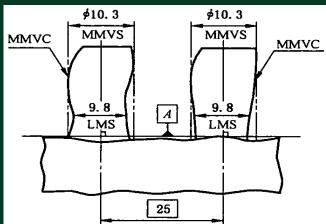
- ▶尺寸公差的双重职能:控制尺寸误差; 协助控制几何误差
- ▶ 几何公差的双重职能:控制几何误差; 协助控制尺寸误差
- ▶由于尺寸误差可以超过图样给定的尺寸 公差,动态公差图由直角梯形转为直角 三角形,相当于在直角梯形的基础上加 一个三角形。

最大实体要求(MMR)-可逆要求(RPR)









最小实体要求(least material requirement)



〉公差解释

- ▶适用于导出要素,且多为关联要素;
- ightharpoonup 体内作用尺寸($D_{\rm fi}, d_{\rm fi}$)遵守最小实体实效 边界(LMVB)
- ▶局部提取尺寸(Da, da)同时受最大实体尺寸(MMS)和最小实体尺寸(LMS)限制;

最小实体要求(least material requirement)



在线开放课程

- \rightarrow 内表面(孔): $D_{\text{fi}} \leq D_{\text{LV}} = D_{\text{max}} + t_1; D_{\text{min}} = D_{\text{M}} \leq D_{\text{a}} \leq D_{\text{L}} = D_{\text{max}}$
- ▶外表面(轴): $d_{\text{fi}} \geq d_{\text{LV}} = d_{\text{min}} t_1$; $d_{\text{max}} = d_{\text{M}} \geq d_{\text{a}} \geq d_{\text{L}} = d_{\text{min}}$
- \triangleright LMC: $t_1\neq 0$
- ➤偏离LMC:

尺寸公差补偿几何公差 $t_2 = | LMIS - D_a(d_a) |$

 $ightharpoonup MMC: 几何公差获得最大补偿 <math>t_{2max}=T_h(T_s)$,允许几何公差最大值 $t_{max}=t_{2max}+t_1=T_h(T_s)+t_1$

最小实体要求(LMR)



- ▶ 应用和检测
 - ▶用于需要保证强度和最小壁厚的导出要素,例如,空心圆柱、带孔或槽的垫圈中心轴线的位置度和同轴度;
 - ▶由于测头不可能进入被测要素体内,
 因此目前没有检验用的量规。